



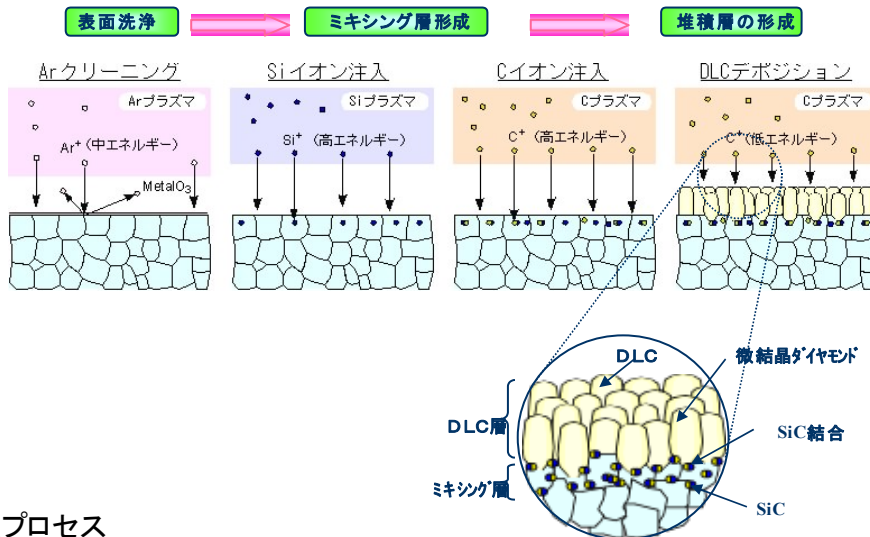
Plasma Ion Assist Co., Ltd

PBIID & PIAAD成膜プロセス

1. 立体形状物への成膜が可能

2. 高密着な膜を形成

イオン注入によるミキシング効果で強固な膜の密着強度が得られる。



3. 低温プロセス

イオン注入成膜プロセスにより低温成膜を可能にした。